

炼 許

節(特許法部 3 8条但し事 の規定による特許出版。

昭和48年3月

特許庁長官 三 宅 串 夫 股

1 発明の名称 監査 記録 芳芸

些許諾求の範別に記載された発明の数 (2)

2 発 明 者

所 東京都新宿区北新宿 3 - 7 - 6

氏 名 苗 台 兼 益 势

(他2名)

3 特許出願人

住 所 东京都大田区下丸子 5 丁目 5 0 音 2 号

氏 名 (100)キャノン株式会社

XA a

(国 篇)

4 代 理 人

東京都千代田区人の内2丁目6番2号 丸の内入電湖ビル330号

(3667) 弁理士 谷 山

(他3名)



48 026830

明 編 答

1発明の名称 海膜形成方法

2. 蜂杵排文の範囲

- (1) スペッタリング、イオンブレーテイング、電子 ピーム藻潜、イオンピーム蒸着、 低抗加熱系著 等による薄膜形成にかいてエネルギーの供給を 断続的に行ない、 形成された膜の特性頻尾を剪 配エオルギー供給の機関場に行なうことを特徴と する薄膜形成方法。
- (2)エネルギー供給を断続的に行い形成された真の 特性をエネルギーの新期間に検知しこれをエネ ルギー様にフィードパックさせてエネルギー供 給形成裏の特性を制御することを特徴とする権 能形成方法。
- 5.発明の詳細な説明、

本発明は真空蒸港その他の得談形成中に、生成される族の特性を測定して裏の形成を制御する得 族形成方法の改良に関するものである。

近時蒸港物質の多様化に伴い物質の加熱方法も

19 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 49·115085

④公開日 昭49.(1974) 1i. 2

②特願昭 48 26836

②出颠日 昭48.(1973)3.7

審查請求 未請求

(全8頁)

庁内整理番号

50日本分類

6769 42

6767

6767 42

1768 42

13171061

12 A25

13171062

12 A27

成版を断級的し行い

従来の低抗加熱法に加えて進子ピーム加熱の他、 イオンピーム加熱、Xはイオンプレーテイング、 スパツォリング勢の方法が申いられている。

光学移送を表表する場合、操生以のモニッとして光学的な方法による製造を視姿をが用いられているが、期配電子ピーム加熱の際、高温度の蒸着機から発する強力な光がしばしば朝配監視機能に過大入力を与え、その動作を不可能にするととがある。

タスパッチリング法化よるお潜の場合も直流管 派によっものに代つて、大電力の高層波世界を印 加する高層波スパッチリング法の利用もその数を 地している。との場合は発生する光は管子ピーム 加熱法の如く強力ではないが、強力な高層波エーム ルギーセのものが測定回路に誘導されてきな妨害 となる。特に水晶発振子を用いた膜準構定器の場 合には物作層複数が近接しているため同時使用は 不可能である。

本発明は以上の欠点を除去するためになされた もので、電子ヒーム及び高層波電源が共に比較的 高速度のセン・オフ制御が可能であると共に着目し、これ等の動作を断続的に短周期で繰り返し、 その新周期のみに限定系を動作させて誤摩、膜形 成連変等の特性測定を行うことによつて兼着エネ ルギー策からの影響のない状態で安定な測定制御 を行ない、もつてその制定指度を上げようとする ものである。

以下に本発明の実施例を示す。

肖比較のため従来例を比較何として併配した。

比較何~ (スペッチリング方式)

第1回において入口より #6、Ar 等の不活性ガスを導入し、出口より換気を行つているペルジャー()内のスペッタリング用ターゲットはよりスペッタリングされる複製形成物質は複製形成用基板()及び透明性の光学モニター用モニター基板()上に同時に浮襲を形成する。

そこで本品発振子はと発表回路及び周紋数計は の制定系によつては形成存践の特性をその質量変 化でチェックし、作方光学モニメー用元振向、基

(3)

又エネルギー供給のオン・オフの類電気的ノイズを買の特性制定器が拾り場合は遅延日路を設けて完全にエネルギー供給薬がオフにもつてから割定器が作散し次のエネルギー供給が始まるまでに測定器が作動を終えるようにすれば良い。遅延日路は可変とし測定器の作動時間も任意に可変できるようにしてかけば良い。

アイードパックをかけて裏の特性を制御する場合には、

- レ エネルギーの供給量を制御する。
- エーエネルギーの供給器隔を制御する。
- 3. 3、3を組合せて制御する。

以上の方式が考えられる。

L.

これを具体的に示したのが第3回である。

第8回(4)(内内)は供給エネルギー[メーゲットはよりの存実形成物質のスペッタリングに対応する] と旗厚モニター[芸板切を含む測定系に対応する] とのオン・オフの時間的経過の状態を放形的に示したもので、(4)では供給エネルギーの断続は、時間隔とし供給エネルギーを断載せしめている。 板切、光電官(4) と増巾器及び指示器 3) の制定系では形成が裏の特性をその襲撃変化でナギッタするようになつている。

この場合スパッタリングは連続して行けれるため両側足系共メーグフトはからのスパッタリング に狙客され十分を側定程度が出ないというで点が **A--

実施得る (スペッチリング方式)

第1回においては比較例1の欠点を解析するためにスペッタリング用電線(4)のスイッチ時とまつの側定系の増巾を及び指示器(4)のスイッチ時をで に発掘回路及び周波数計(4)のスイッチ時とを接続 切替器ので交互に切替接続している。 併スイッチ 時時は同時にオン気はオッナる。

とれによりメーザットはからの意識形成物質の スペッチリングと、質器定系の測定動作とが支置 に行にれ、非談の特性制定をスペッチリングの中 新時に行うととになるので、その測定物質が大市 に向上する。

4

又何では供給エネルギーは量的には一定としそ の複雑時間を衝波せしめてかり、何は何何の組合 せに辿り供給エネルギーは量及び複雑時間の両者 を衝波せしめている。

比較側は (世子ピーム芸典学法)

第4回にかいてベルジャー(1)内に世かれた電子 ビーム加熱等の蒸発板はから蒸発された存譲形成 物質は経験形成用高板は及びモニター高板(7)上に 蒸放されるが、その販高板(7)、光電管体、増巾器 及び掲示器(4)よりまる構定系と水晶発展子体、発 振回路及び用放散計算とする測定系により顕粋 性を概定するようになつている。

この場合電子ピームによる業績は連続して行は れるため両側定系による装件性の側定は肛害を受 け側定程度は十分でさいという欠点がある。

異胞例 8 (電子ピーム業差方式)

 オフするようにしたものである。

とればよう製作性の制定は高着の中断時に行は れるので、その背板は大巾に向上している。

又本何の場合エネルギーの係給 (蒸発準)の電気製紙] は何示の知意電気的断続だけではなく日 版セグメーを用いる等の機械的な断続を組合せて 実施すればフィードパック制御の場合に有効に行 うととができる。

とれを具体的に示したのが第6回で電気的エネルギーの斯袋、機械的エネルギーの斯袋及び溶験の形成の経時的状態を被影的に示したものである。

6 間似は電気的エネルギーの供給制料状態図、 例はこの電気的エネルギーによる神臓形成の状態 図、内はシャッター又はチョッパー等による機械 的セスネルギーの供給制料状態間であり、例は(A) 何を組合せたときのパルスによる神臓形成の状態 間である。

例はトータルの存譲形式量の状態間、例は狭準 セーターの状態器である。

とのように元星女モニメーを譲事モニメーとし

(7)

は一発展開送及び見波数 - ロースペッタリング用ターゲッ 計

œ]

的一条能协能

| -- スイッチ

_

特問 昭49—115085 (3) で用いた場合でも途先による影響がなく、又称写 量の大きな凝発家にエネルギーを供給した場合の エネルギー供給のペルスと科膜形成のパターンが 一致しない場合でも特定良く膜の特性を制御する

ム西面の簡単な説明

第1個及び編4回は従来の存襲形成方法の各製明面である。

. 第3国及び第5回は本発明の存款形成方法の各

第8間及び第6回は本発明によるフィードパック制御の状態を示す技形図である。

(1)ーベルジャー

(3…海膜形成用基板

()…電子ビーム加熱等の第(4)…スパッタリング用電車 要額

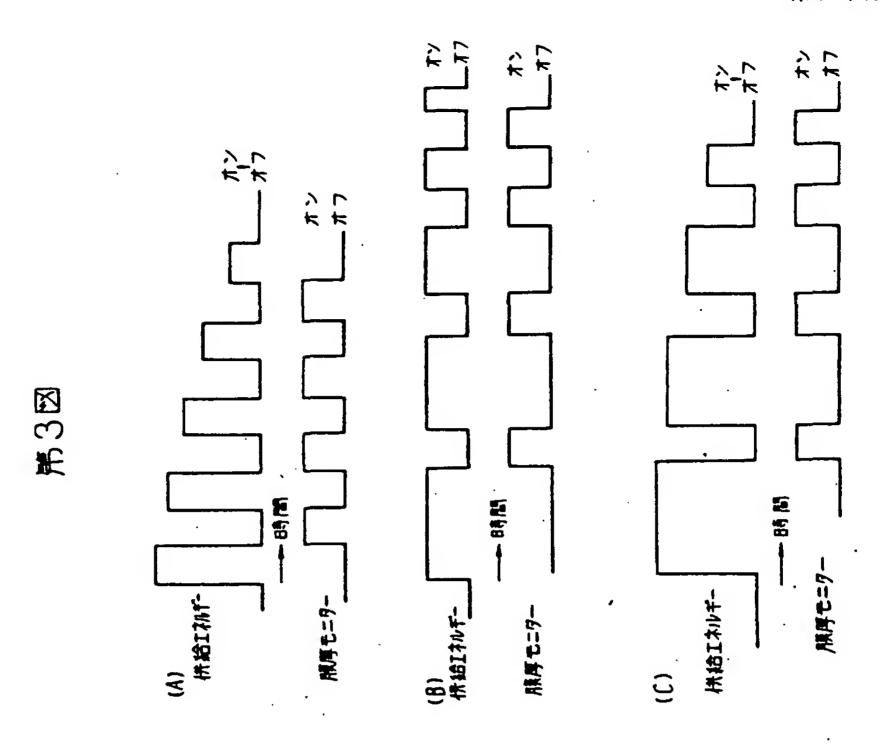
(4)--(4)用電源

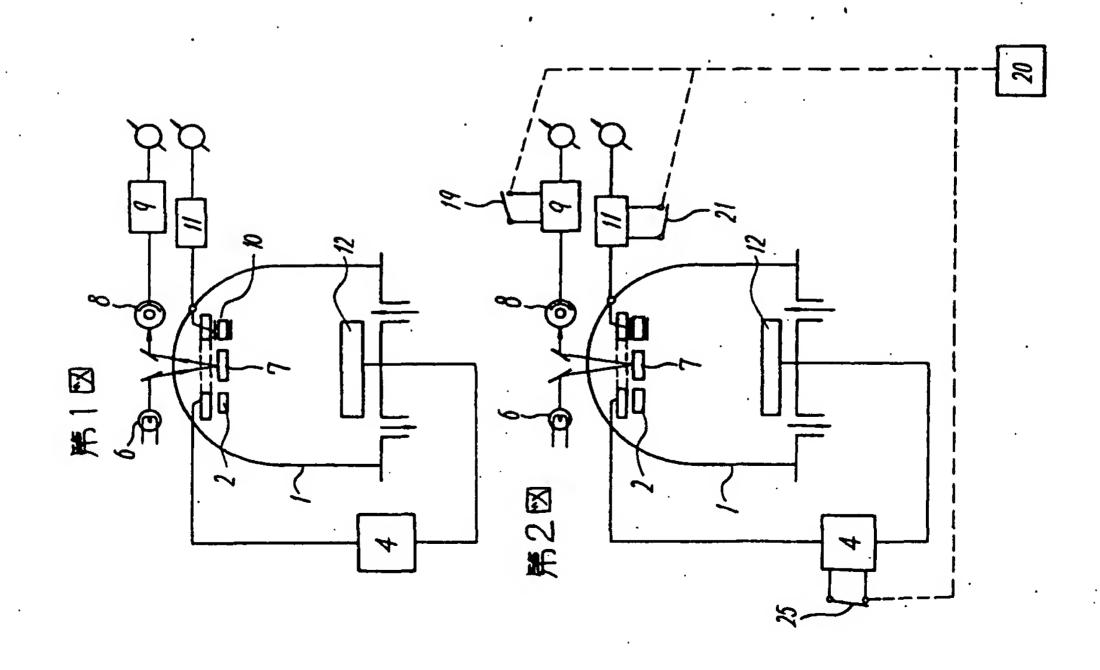
(4)…光学モニター用党軍

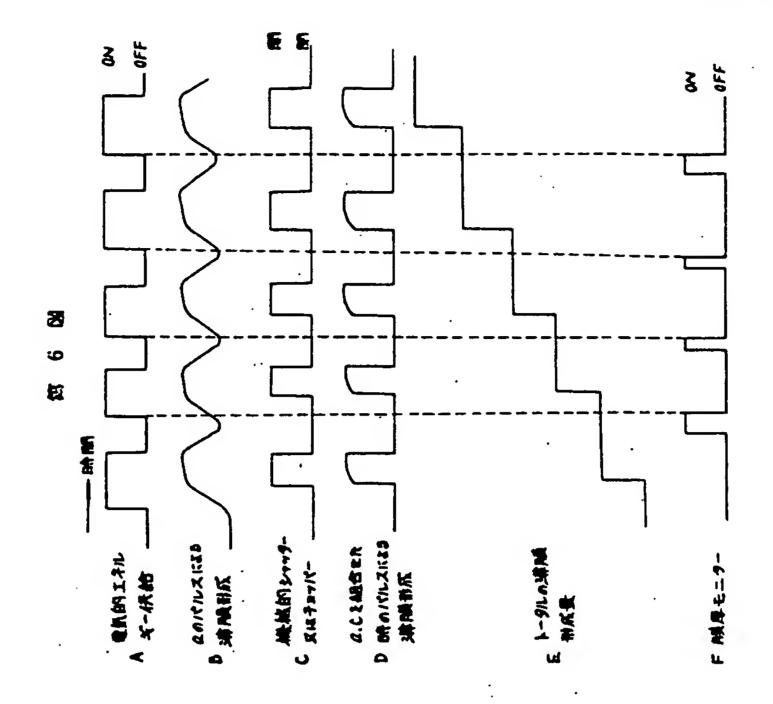
(ガー光学モニター用モニター(A)一先電管(膜厚チエツタ) 本質

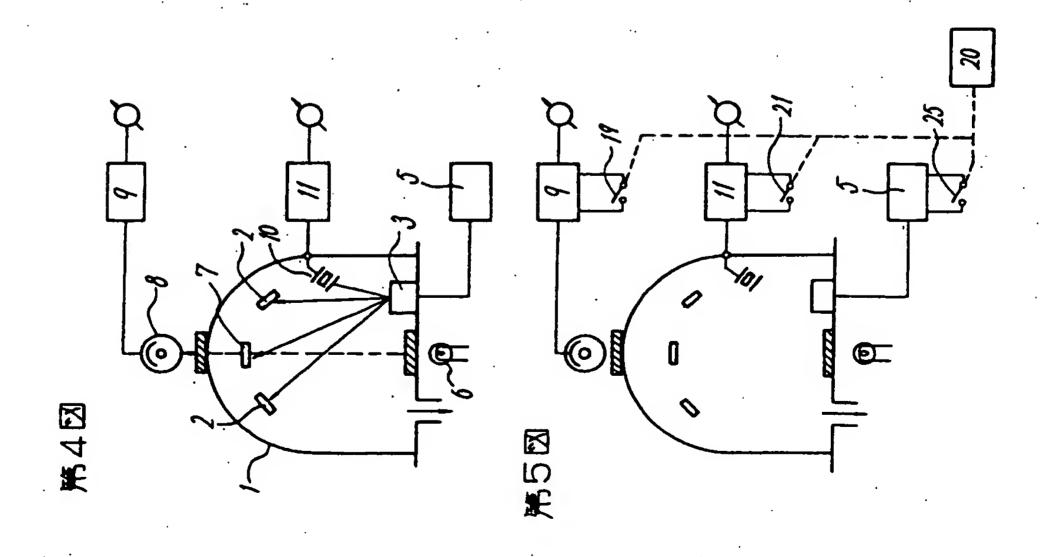
(明・・・・ 増中番及び指示器 (明・・・・ 水晶系) (質量変化をチェック)

(1









特開 昭49-115085 (6)

手続補正書

5 旅付書類の目録

(1) 明細書

1 通

(2) 🖾

人加西

(3) 委任状

1 :25

(4) 出頭家茶蒜立意

6 前記以外の発明者、特許出願人または代理人

(1) 発明者

東京都大田区田園調布1-19-7

名 克 盆 曲

東京都世田谷区祭新町1-36-11

新富芸生

(2) 特許出版上

(3) 代理人

東京都千代田区丸の内2丁目6番2号 丸の内心重拠ビル330号

(6348) 弁理士 箕 浦

同所 (6754) 同 岸 田 II

同所 (6753) 同 新 部 集



補 正 4

本版版書及び明細書中下記事項を補正いたしま

E

1.本験験者及び明細書中「発明の名称」を次の如

く訂正する。

「海翼製品芸芸」

2.特許請求の範囲を別紙の如く訂正する。

五第2頁6行目化

「蒸煮」とあるを

「業発」と訂正する。

4.同頁1.0行目化

「蒸洩」とあるを

「薄膜形成」と訂正する。

& 第 5 賞 1 行目化

「あると共化」と るを

「 ることに」と訂正する。

特許庁長官 三宅 幸夫股

1. 事件の表示

昭和48年 特 許服 第 26830 号

2. 発明学業の名称

薄膜形成す法 ′

3. 補正をする者

作件との関係 出 顧 人

住 所(唐所) 東京事大田区下丸于3丁目30套2号

氏名(名称) (100) キャノン株式会社

4. 代 基 人

住 所 東京都千代田区丸の内2丁目6番2号丸の内入重洲ピル330

氏名 (3667) 谷山 舞



उ. सिद्धकेच्यात

6. 博正により地切する発明の影

7. 補正の対象 明 和書

・ 対策の内容 別新のとなり

特許請求の範围小門相書

4. 第8頁16行目に

「(8) … 光電智(膜摩チェック)」とあるを

「(8) …光電智」と訂正する。

で何質1ヶ行目に

「(9)・・増口器及び指示器(質量変化をチェック)」 とあるを

「(9)…増巾券及び指示器」と訂正する。

8.第7頁 4 行目に

「保給」とあるを

「供給」と訂正する。

Q無 4 頁 5 行目に「メーゲット叫からのスパック リング」ともるを「高周故放電」と訂正する。

代理人 谷山 舞



第 演



尹 田 正。



计 都 兵 治



(1)

(2)

2. 特許請求の範囲

- 断続的に行ない、形成された臓の特性側定を前 記エネルギー供給の断期間に行なりことを特徴
- (2)エネルギー供給を断続的に行い形成された膜の **新形成膜の存性を制御することを存款とする簿** .膜形成方法。

しますのでよろしく毎取計いの程度上げます。

代單人

正

昭和48年87 月11日

特許庁長官三宅李夫





2. 発明等級の名字

薄膜形成方法

3. 補正をする姿

住 所(起所) 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏名(名称) (102)キャノン株式会社

東京都千代田区九の内2丁目6番2号九の円八



補正の内容

別紙のとおり



特

四和 48年 5 月 7 日

特許庁長官 三宅等

- 1 発明の名称 特許請求の範囲に記載された発明の数
- 2 発 明 者

所 東京都新宿区北新宿3-7-6

百首 未氨基

(他 2 名)

3 特許川願人

所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

名 (100) キャノン株式会社

4 代 理 人

..東京都千代田区丸の内2丁目6番2号 丸の内八重調ビル330号

新起素号100 電話 (212) 3431 (代)

(3667) 弁理士 谷 山 草



5 旅付酢類の目録

(1) 明細書

1通

(2) 図 庙

1 通

(3) 委任状

山道

(十) - 州原常省語水傳

6 前記以外の発明者、特許出額人または八理人

(1) 発明者

東京都大田区田園調布 1 - 19 - 7

经免益证

東京都位田谷区製新町1-56-11 枝町ハ44

所 賞 策 笠

(2) thrust

(3) 代理人

東京都千代田区丸の内2円1日6番2号 丸の内入室湖ビル330号

(6348) 弁理士 箕 補

同所 (6754) 同 岸田正

同所 (6753) 同 新 部 異

